

DIN 32567-1:2015-06 (D)

Fertigungsmittel für Mikrosysteme - Ermittlung von Materialeinflüssen auf die optische und taktile dimensionelle Messtechnik - Teil 1: Qualitative Abschätzung der material- und verfahrensspezifischen Einflüsse

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	6
4 Messbedingungen	6
5 Einflussfaktoren bei taktilen und optischen Verfahren	7
5.1 Allgemeines	7
5.2 Messverfahren	8
5.2.1 Allgemeines	8
5.2.2 Taktile Messverfahren	8
5.2.3 Interferenzverfahren	9
5.2.4 Fokussierende Verfahren	11
Literaturhinweise	19